

Grille de Rotation TP 2ème semestre 2017/2018 4GE Alternance

séances	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
dates	06-févr	07-févr	08-févr	28-févr	01-mars	08-mars	28-mars	29-mars	05-avr	30-avr	03-mai	30-mai	31-mai	06-juin	07-juin	28-juin	29-juin
binômes																	
1		SED3	AU1	TC1	SED1	SED2	AU2	TC2	ET6	ET5		ET4	AU3	ET3	TC3	ET1	ET2
2		SED3	AU2	TC1	SED1	SED2		TC2	ET5	ET4	ET3	ET2	AU1	ET1	TC3	ET6	AU3
3		SED1	AU3	TC1	SED2	ET1	SED3	TC2	AU1	ET6	ET2	ET3		ET4	TC3	ET5	AU2
4		SED1	SED2	TC1	ET1	AU3	SED3	TC2	AU2	ET2	ET4	ET5	ET6	ET7	TC3		AU1
5		AU1	ET1	ET6	TC1	SED3	AU3	ET2	TC2	AU2		SED1	SED2	ET5	ET4	ET3	TC3
6		AU2	ET2	ET7	TC1	SED3	AU1	ET1	TC2	AU3	ET5	SED1	SED2		ET6	ET4	TC3
7		AU3	ET3	ET5	TC1	AU2	SED1	SED2	TC2	AU1	ET6	SED3	ET4		ET1	ET2	TC3
8		ET1	ET5	ET4	TC1	AU1	SED1	SED2	TC2	SED3	AU3	ET7	AU2	ET6	ET2		TC3
9		ET2	ET4	AU1	TC1	ET3	SED1	SED2	TC2	SED3	AU2	ET1	ET5	AU3	ET7		TC3
10		ET3	ET6	ET1	AU1	ET4	TC1	SED3	ET2	TC2		AU2	SED1	SED2	AU3	TC3	ET7
11		ET4	ET7	ET2	AU2	ET5	TC1	SED3	ET1	TC2	AU1	AU3	SED1	SED2		TC3	ET3
12		SED1	SED2	ET3	AU3	ET7	TC1	ET6	SED3	TC2	ET1		ET2	AU1	AU2	TC3	ET5
13																	
14		ET6	SED3	AU3	ET3	ET2	TC1	ET4	SED1	TC2	SED2	AU1		AU2	ET5	TC3	ET1
séances	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Présentation par emplacement (plate-forme) :

Plate-forme MESURE-AUTOMATIQUE-PRODUCTIVE (MAP)

Plate-forme ELECTROTECHNIQUE ET ELECTRONIQUE

Plate-forme ELECTRONIQUE, INFORMATIQUE, TC

AU1 Commande par retour d'état d'une antenne
AU2 Commande d'un hacheur Buck
AU3 Régulation de niveau
SED1 Traitement de surface (1)
SED2 Traitement de surface (2)
SED3 API et Web

DE PUISSANCE (ETEP)
ET1 Flyback-Forward
ET2 Cellule de commutation
ET3 Hacheur commutation dure et douce
ET4 PFC
ET5 Machine synchrone
ET6 Machine asynchrone
ET7 Onduleur

INDUSTRIELLE (ENII)
TC1 Amplification et adaptation
TC2 Oscillation et mélange
TC3 Initiation aux systèmes d'Emission-Réception